

**Dyrektor
Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
w Warszawie**

**ogłasza konkurs na stanowiska adiunkta i na stanowisko asystenta
w tym Instytucie**

INSTYTUCJA:	Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
MIASTO:	Warszawa
STANOWISKO 1:	adiunkt
STANOWISKO 2:	asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA:	fizyka
DATA OGŁOSZENIA:	29.06.2011
TERMIN SKŁADANIA OFERT:	08.07 2011
LINK DO STRONY:	http://www.ifpilm.waw.pl
SŁOWA KLUCZOWE:	fizyka i technologia plazmy.

OPIS oczekiwań i tematyki pracy oferowanej kandydatom:

Od kandydata oczekuje się gotowości do podjęcia pracy badawczej w zakresie fizyki i technologii plazmy generowanej impulsowo. W szczególności przewiduje się udział w badaniach eksperymentalnych i w pracach związanych z modelowaniem numerycznym zjawisk w takiej plazmie. Wymagane są umiejętności w zakresie realizacji badań eksperymentalnych z użyciem nowoczesnej aparatury pomiarowej, znajomość metod numerycznych i programowania stosowanych w fizyce oraz dobra znajomość języka angielskiego.

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oferuje nowozatrudnionym pracownikom naukowym:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w IFPiLM,
- pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców (w tym doktorantów),
- możliwość szybkiego rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji,
- współpracę ze znakomitymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

DOKUMENTY wymagane od kandydat ubiegający się o w/w stanowiska:

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta (1) lub asystenta (2) w IFPiLM,
- życiorys naukowy wraz z informacją o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym,
- list motywacyjny uzasadniający wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
- na stanowisko adiunkta – dyplom doktorski w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych i kopia pracy doktorskiej (czasowo wypożyczana dla IFPiLM) oraz opinia promotora,
- na stanowisko asystenta - dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych i kopia pracy magisterskiej (czasowo wypożyczona dla IFPiLM),
- oświadczenie o znajomości języka angielskiego (ewentualnie poświadczenie zdanego

- egzaminu),
- dwie fotografie,
 - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślnie przestępstwa skarbowe,
 - oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej oraz wyrazić zgodę na zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy,
 - zobowiązanie do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia lub działalności gospodarczej bez zgody dyrektora IFPiLM, ani wykonywania zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska – z chwilą zatrudnienia,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów, opinii kierownika oddziału, w którym kandydat ma być zatrudniony, i na podstawie rozmowy z kandydatem.

Dokumenty, niezbędne do wzięcia udziału w konkursie na wyżej wymienione stanowiska w IFPiLM, należy złożyć **w terminie do 8 lipca 2011 r.** w sekretariacie Instytutu, lub nadesłać pocztą, lub faksem na adres:

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

tel: +22 638 14 60; faks: +22 666 83 72.